PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-204907

(43) Date of publication of application: 08.08.1995

(51)Int.CI.

B23B 27/14 B23P 15/28

C23C 14/06 C23C 14/34

(21)Application number: 06-005273

(71)Applicant: UBE IND LTD

(22)Date of filing:

21.01.1994

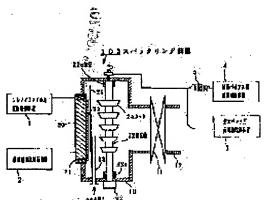
(72)Inventor: HARADA HIROSHI

(54) CUTTING WORK TOOL AND ITS COATING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a long life cutting work tool which has a film that never peels off from the base metal bearing a severe using condition by coating the surface of the knife edge with a TiAIN layer and further forming a intermediate layer composed by a Ti layer between the TiAIN coated layer and the base metal.

CONSTITUTION: A Ti material on the outer circumference of a target 25 is filmed on the knife edge surface of a base metal by starting electric discharge from a direction current power unit for discharging connected to the cathode 20 of a spattering device 100 and controlling the electric current running to a magnetic field exciting solenoid coil 21 so as to come near the outer circumferential side of plasma. The electric current running to the magnetic field exciting solenoid coil 21 is then changed and discharged by controlling it so that plasma can generate in the center of a target 25. Nitrogen gas is introduced into the spattering device 100 and TiAIN film is formed on the Ti



film on the knife edge surface of the base metal until the thickness becomes about 2μm. Thus a desired cutter 24 can be obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.11.1999

Date of sending the examiner's decision of

04.07.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

HIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁(JP)

⑿公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-204907

(43)公開日 平成7年(1995)8月8日

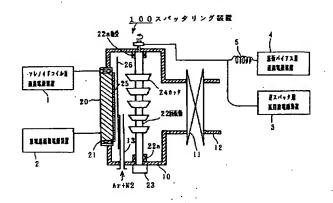
(51) Int. C1.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術記 B 2 3 B 27/14 A B 2 3 P 15/28 A C 2 3 C 14/06 9271-4 K 14/34 8414-4 K 審査請求 未請求 請求項の数 2 OL (全7頁) (21) 出願番号 特願平6-5273 (71) 出願人 000000206 宇部興産株式会社 山口県宇部市西本町1丁目12番32号 (72) 発明者 原田 寛 山口県宇部市常磐台(番地なし)	
C 2 3 C 14/06 9271 - 4 K 14/34 8414 - 4 K 審査請求 未請求 請求項の数 2 OL (全 7 頁) (21) 出願番号 特願平6-5273 (71) 出願人 000000206 宇部興産株式会社 山口県宇部市西本町1丁目12番32年 (72) 発明者 原田 寛	長示箇所
審査請求 未請求 請求項の数 2 OL (全 7 頁) (21) 出願番号 特願平6-5273 (71) 出願人 000000206 宇部興産株式会社 山口県宇部市西本町1丁目12番32年 (72) 発明者 原田 寛	
(21) 出願番号 特願平6-5273 (71) 出願人 000000206 宇部興産株式会社 (22) 出願日 平成6年(1994) 1月21日 山口県宇部市西本町1丁目12番32年 (72) 発明者 原田 寛	
字部興産株式会社 (22) 出願日 平成6年(1994) 1月21日 山口県宇部市西本町1丁目12番32 ⁵ (72) 発明者 原田 寛	
(72) 発明者 原田 寛	
	•
·	
	-

(54) 【発明の名称】切削加工用工具およびそのコーティング方法

(57)【要約】

【目的】 高温耐熱性に優れるTiAlN被膜を母材に しっかりと固着させ苛酷な使用状態にも耐えてこの被膜 が母材から剥がれることのない長寿命の切削加工用工具 を提供するものである。

【構成】 母材が鉄系材料で構成される切削加工用工具であって、刃先の表面がTiAlN層で被覆され、かつ、TiAlN層と母材との間にTi層からなる中間層を形成したものである。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 母材が鉄系材料で構成される切削加工用工具であって、刃先の表面がTiAlN層で被覆され、かつ、該TiAlN被覆層と母材との間にTi層からなる中間層を形成してなる切削加工用工具。

1

【請求項2】 母材が鉄系材料で構成される切削加工用工具のコーティング方法であって、中心部をTiAl材とし外周部をTi材とした1種類のターゲットを用い、カソード内の磁界制御により成膜中に発生する該ターゲット上のプラズマの位置を移動して前記切削加工用工具の表面にTi層ならびにTiAlN層の被膜を順次形成する切削加工用工具のコーティング方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、切削バイトや歯車カッタなどの切削加工用工具に係り、刃先表面にチタン系セラミックス膜をコーティングして耐摩耗性を増強し長寿命化を企図した切削加工用工具およびそのコーティング方法に関する。

[0002]

【従来の技術】切削加工用工具には、炭素工具鋼や合金 工具鋼などが従来から用いられ、高い硬さと適度な靱性 が要求される。鋼の硬さを高めるには、炭素含有量を増 すのが有利なので、比較的炭素含有量の多い鋼が用いら れている。JIS規格では工具鋼として、炭素工具鋼鋼 材(SK材)や合金工具鋼鋼材(SKS、SKD、SK T材)や高速度工具鋼(SKH材)が規定され、炭素工 具鋼は0.6~1.5%の炭素を含有する工具鋼であ り、その中でも高炭素鋼は、球状化焼なましによってセ メンタイトを球状化したのち、焼入れ、焼もどしを行っ て、強靱な焼もどしマルテンサイトの素地に球状の硬い 未固溶セメンタイト粒子が分散した金属組織として用い られる。鋼の炭素含有量が多いほどセメンタイト粒子の 数量も増し、耐摩耗性が向上する反面、靱性は炭素含有 量が少ないほど増加し、また、結晶粒度の微細なものほ ど高い靱性を示す。高い硬さと耐摩耗性を要する切削工 具、組やすりなどには炭素含有量の多い鋼が使用され、 靱性を必要とするぜんまい、刻印、プレス型などには炭 素含有量の少ない鋼が使用される。しかしながら、炭素 工具鋼は焼入性が低いため、水焼入れをする必要があ り、寸法が大きく、形状が複雑なものでは焼割れを生じ やすい。また、焼もどし軟化が起こりやすいので、バイ トとして用いる時には高速切削には適さない。合金工具 鋼は、前述のような炭素工具鋼の欠点を改良するため に、Cr、W、VあるいはNiなどの合金元素を添加し た鋼であり、主に切削工具用や耐衝撃工具鋼、熱間金型 用に大別される。

【0003】一方、切削用工具として使用するバイト、カッタ類は切れ味の点から、何よりも硬さが高いことが望まれるので比較的炭素含有量の多い鋼を使用し、他

方、切削時の衝撃によって刃こぼれが生じないような適 度な靱性を保持するような炭素含有量の鋼が選択され る。たがね、ポンチなどのように極めて大きな衝撃荷重 のもとで使用される工具鋼としては、0.35~0.5 5%Cと炭素含有量を低め、Cr、Wなどを添加して靱 性を加味し、耐摩耗性を向上したSKS4およびSKS 4 1 などが用いられる。また、0.8~1.1%Cと高 炭素含有量で、Vの添加で結晶粒を微細化し、表層部の みを浅く焼入硬化して、表層部の耐摩耗性と内部の靱性 を兼ね備えたSKS43、SKS44も利用される。高 速切削では、工具は大きな機械的摩耗を受けるととも に、摩擦熱によって刃先温度が著しく上昇するので、高 温での硬さ、耐軟化性が必要となる。このため、Cァ、 W、Mo、Vなどを多量に添加して切削性能を向上した のが高速度工具鋼であり、Coを含む鋼は焼もどし抵抗 性と高温硬さが高いので高速切削に好適である。また、 V含有量の多い鋼は硬い炭化物の量が多く耐摩耗性によ いので高硬度材の切削に適する。

2

[0004]

20 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、近年切 削加工の対象となるワーク(被削物)の範囲の拡大に伴 って、より硬い被削物をしかも高速切削する必要に迫ら れ、必然的に高速による摩擦熱の発生は著しく、バイト やカッタなどの切削加工用工具の耐摩耗性を改善して長 寿命化を図ることが切削加工用工具の大きな課題のひと つとなってきた。このため、PVD法(physica l vapor deposition)やCVD法 (chemical vapor depositio n)といった表面処理法によって、工具鋼などの母材の 切刃部に耐熱性被膜を形成することも最近行われるよう になった。PVD法の実例の中では、従来、チタン系セ ラミックス膜のコーティング方法として、母材の表面に TiN被膜を形成させることにより、より高温に耐え耐 摩耗性を改善した切削加工用工具が使用されるようにな ってきた。しかしながら、TiN被膜は耐熱温度は最高 600℃程度であり、さらに高温に耐えるコーティング 被膜を有する切削加工用工具の需要が高まり、800℃ の耐熱温度を持つTiAlN被覆が出現するようになっ て、耐熱度の向上による寿命の延命化の面では改善され 40 た。ところが、TiAlN被覆した切削加工用工具は耐 熱度の点では確かにTiN被覆のものに比べて改善され た反面、使用中に母材から剥がれ易いという大きな難点 があり、問題となっていた。本発明の目的は、このよう な髙温耐熱性に優れるTiAIN被膜を母材にしっかり と固着させ、苛酷な使用条件によっても母材からこの被 覆が剥離することのない切削加工用工具を提供すること にある。

[0005]

【課題を解決するための手段】以上のような課題を解決 50 するために、本発明の切削加工用工具は、母材が鉄系材

料で構成される切削加工用工具であって、刃先の表面が TiAlN層で被覆され、かつ、該TiAlN被覆層と 母材との間にTi層からなる中間層を形成したものであ る。また、本発明の切削加工用工具のコーティング方法 は、母材が鉄系材料で構成される切削加工用工具のコー ティング方法であって、中心部をTiAl材とし外周部 をTi材とした1種類のターゲットを用い、カソード内 の磁界制御により成膜中に発生する該ターゲット上のプ ラズマの位置を移動して前記切削加工用工具の表面にT i層ならびにTiAlN層の被膜を順次形成する構成と した。

[0006]

1

【作用】本発明の方法では、スパッタリング装置の基板 ホルダに母材を装着したあと、真空引きし所定の真空状 態になった後、アルゴンガスを装置内へ導入してターゲ ットのスパッタ洗浄を行う。そして、母材の刃先表面を 直流電源または高周波交流電源によるスパッタ洗浄した あと再びターゲットのスパッタ洗浄を行う。これらの前 処理が終了したあと、カソードに接続された放電用直流 電源装置により放電を開始し、プラズマが外周側へ寄る ように磁界励磁用ソレノイドコイルへ流れる電流をコン トロールし、ターゲットの外周部のTi材を母材の刃先 表面へ成膜させる。この被覆膜が所定の厚さに達したと ころでこの作業を終了し、再び磁界励磁用ソレノイドコ イルへ流れる電流を変更し、プラズマがターゲットの中 心部に生じるようコントロールして放電を行う。この 時、装置内へは窒素ガスを導入し、母材の刃先表面のT i 被膜のうえにΤiAlN成膜を厚さが 2μm程度にな るまで形成させる。以上のようにして、切削加工用工具 の刃先表面にはTi層とTiAlN層とが積層され、付 着力の強い強固な成膜が完成される。

[0007]

【実施例】以下図面に基づいて本発明の実施例について 詳細に説明する。図1~図7は本発明の実施例に係り、 図1はスパッタリング装置の構成図、図2はターゲット の構成を示す斜視図、図3~図4はそれぞれスパッタリ ングプロセス中のターゲットを説明する斜視図、図5は プラズマ発生時のイオン電流密度分布を示すグラフ、図 6はスパッタリングプロセスの工程手順を示すフローチ ャート、図 7 はプラズマコーティングされた切削加工用 工具により切削された被削物の表面粗さを示す比較線図 である。図1は、切削加工用工具として歯車切削用のカ ッタ24を表面コーティングする実施例を示したもの で、スパッタリング装置100は、配管12およびメイ ンバルブ11を介して図示しない真空ポンプに連結され た真空容器 10と、真空容器 10内の各々の機器に接続 された4種類の直流電源装置1、2、3、4とで構成さ れる。真空容器 10 内には後述するターゲット 25 を設 置したカソード20が一方の内面に固設され、外部にあ る放電用直流電源装置2と結線される。カソード20の

内部には磁界制御用ソレノイドコイル21が埋設され、 外部のソレノイドコイル用直流電源装置1と結線され る。一方、カソード20に対向する真空容器10内部中 央には軸受22a回りに回転自在な回転軸(基板ホル ダ) 22が設置されカッタ24がコーティング被覆面を カソード20方向に向けて設置される。回転軸22はモ ータ23の駆動により直接に低速で駆動され、回転可能 に構成される。カッタ24が密着取付けされる回転軸2 2には逆スパッタ用高周波電源装置3および基板バイア ス用直流電源装置 4 とがパラレルに結線される。基板バ イアス用直流電源装置4の直後のチョークコイル5は逆 スパッタ用高周波電源装置3の高周波電力が基板バイア ス用直流電源装置 4 へ流れ込まないための保護用に設け たものである。また、真空容器10内にはプロセスガス 導入管13によりアルゴンガスおよび窒素ガスが導入さ れるとともに、カソード20とカッタ24との間には往 復動できる開閉自在なシャッタ26が設けられる。次 に、カソード20に取り付けられるターゲット25の詳 細について説明する。図2に示すように、ターゲット2 5は、カソード20と着脱自在なバッキングプレート3 0の表面に厚さ5mm程度のTiメタル32とTiAl 焼結体31の2種類からなる金属板で構成される。Ti Al焼結体3lは通常TiとAlとがともに50at

m. %含有される。

【0008】以上のように構成されたスパッタリング装 置100を使用してカッタ24の表面にTiAlN被覆 層を形成するスパッタリングプロセスについて説明す る。まず、所望のカッタ24を回転軸22に取り付け、 メインバルブ11を開いて真空容器10内の圧力を真空 ポンプの駆動により 5×10^{-6} Torr以下に真空引き する。真空引きが完了した後、プロセスガス導入管13 よりアルゴンガスを導入し、圧力を2×10⁻³Torr 程度に設定する。この状態でシャッタ26を閉じたま ま、ターゲット25上にプラズマを発生してターゲット 25表面のスパッタ洗浄を充分に行う。その後、基板 (カッタ24) に高電圧を印加してカッタ24のスパッ タ洗浄を行うが、この時に利用する放電電源は、カッタ 24の表面形状により選択する。すなわち、表面が平滑 の場合には基板バイアス用直流電源装置 4 を用いて直流 スパッタエッチングを行うが、表面コーティングする切 削加工用工具 2 4 は複雑な形状をしており表面が平滑で ない場合には、直流スパッタエッチングを使うとスパッ タエッチされる個所が凸部に集中してしまい、凹部は逆 に凸部から蒸発したガスなどにより汚染される現象が起 って所期の目的を達成できないことになる。このため、 本発明では、逆スパッタ用髙周波電源装置3を使用して 逆スパッタを行うことによって、処理時間は長くなって しまうという問題はあるけれども、放電が切削加工用工 具 2 4 表面全体に発生し、局所的なエッチングやエッチ 50 ング不良個所の発生を防止する。逆スパッタによる基板

(カッタ24)のエッチング洗浄が終了した後、再度ターゲット25のスパッタ洗浄を行う。その理由は逆スパッタ時にカッタ母材表面から発生した不純物がターゲット25に付着しているので、それを取り除くためである。このようにして、成膜までの全ての前処理が完了する。

【0009】次に、ハードコーティング層の生成プロセ スに入る。本発明ではハードコーティング層としてTi AlNを用いる。基板(カッタ24)の金属表面とTi AlN層の間にTi層を設けるには、通常スパッタリン グでこのような2種類の膜をつける場合にはTiターゲ ットとTiAlターゲットの2種類のターゲットを取り 付けた別々のカソードが必要となる。つまり、従来の方 法では上記別々のカソードを有する装置を必要としてい たが、本発明では、図2に示すターゲット25をカソー ド20へ取り付け、かつ、図3~図4に示すように、カ ソード内の磁界の制御を用いてプラズマ発生位置を制御 することによって 1種類のカソード 20で操業可能とな った。図3はプラズマPをTiAl焼結体31の外周の Tiメタル層32に発生させた例であり、図4はプラズ マPをTiAl焼結体3l領域の表面に発生した状態を 示し、それぞれTi膜、TiAlN膜を成膜させる場合 に対応する。実際の成膜では、まず真空容器 10 内にア ルゴンガスを導入して 2×10^{-3} Torr程度のガス圧 に設定し、基板であるカッタ24にはプラズマによるイ オンアシスト効果を得るため、基板バイアス用直流電源 装置 4 にて 1 0 0 V程度の基板バイアスを印加してお く。この状態でプラズマをターゲット25外周部に発生 させて(図3に相当)、Ti膜を約1000~2000 Å (オングストローム) 成膜する。引き続いて真空容器 10内にN2とArガスを導入してターゲット25内周 部にプラズマを発生させて(図4に相当)、TiAlN 膜を約2μm成膜する。この時Nz ガスとArガスの比 率は使用する真空ポンプの性能や基板(カッタ24)の 大きさ、放電のパワーなどによって変化するのでその時 々の最適条件をテストによって予め把握しておくことが 望ましい。また、膜厚は、通常のハードコーティングで は2μmが標準とされているが、利用目的により5μm 程度の膜厚までは可能である。それ以上の膜厚になる と、セラミックス本来の特性である脆性が顕著に現れ て、ハードコーティングとしての効果が減殺されるので 注意を要する。このようにして積層されたTiAIN (窒化チタンアルミ)は、従来のTiN(窒化チタン) より耐熱性に優れ約800℃まで分解しないことが実験 的に確認されている。また、Ti膜を中間膜として使用 することにより表層のTiAlN層と母材との付着力が 強化される。また、母材となるSKD61 (熱膨張係数 11.6)とTiN膜(熱膨張係数9.4)とが比較的 近い熱膨張係数を有するに対して、TiAlN膜(熱膨 張係数 6. 5) はこれらよりかなり低い値となり、高温

時にはTiAlNコーティングされた切削用工具の方が強い圧縮応力が生じており耐靱性が一層向上することがわかる。

【0010】このようにして、従来技術で述べた工具鋼 などを母材とするバイト、カッタなどの切削用工具にT iN層ならびにTiAlN層で被覆コーティングされた ものを実際の切削加工に使用し、被削物の表面粗さを測 定したものを図7に示す。図7の例は、本発明のように Ti層およびTiAlN層被覆したピニオンカッタで歯 切加工したRギヤーと、TiAlN層のみコーティング したピニオンカッタならびにコーティング施工しないピ ニオンカッタで歯切加工したRギヤーの切削後の表面粗 さを測定したもので、結果はTi層およびTiAlN層 施工したピニオンカッタの場合がTiAlN層のみのも のやコーティングなしのものに比べてはるかに優れてい ることがわかる。以上述べたように、本発明のコーティ ング被覆した切削加工用工具は、仕上面粗さが向上する とともに工具の寿命が伸び、高硬度歯車の切削も可能と なる。本発明の実施例では、コーティングされる切削加 工用工具として、歯切用のカッタ24を示したが、本発 明の適用を受ける切削加工用工具は、これだけに止まら ずバイト、フライスカッタ、組やすり、糸のこ、ナイフ カッタ、帯のこ、丸のこ、ハクソー、シャー刃、ねじ切 りダイス、ホブ、ドリル、タップ、シャーブレード、刻 印などが含まれる。また、以上の加工工具以外の治工 具、例えば、押出し工具、鍛造型、ポンチ、ハンマ、ペ ンチ、モンキ、スパナ、ドライバ、レンチ、プライヤ、 ステープラー、ホーミングロール、タガネなどに適用す ることもできる。なお、本発明では、TiAlN膜と母 30 材との間にTi膜を入れて付着力を増強したが、さら に、TiAlN膜とTi膜との間にTiN膜を形成し、 TiAIN膜の靱性を補強するようにすることもでき る。この場合、Ti膜O.1~O.2μm、TiAlN 膜0.5~1.0μmに対してTiN膜は1.0~1. 5 μ m程度とする。

【0011】なお、本発明におけるターゲット25の構造は、前述したように図2に示したとおり内側にTiAl焼結体31、外側にTiメタル32を配設したものであるが、このTiとTiAlとを内外入れ替えることは40 有り得ない。なぜならば、ハードコーティング層となるTiAlN層は成膜時に基板をプラズマ中のイオンでもったがより良い膜質を得るための必要条件であり、図5に示すように、プラズマが中心部に寄るほど基板に流入するイオン量が増えるからである。逆にプラズマが外側に寄っている場合には、ほととど基本イオン電流は流れず、イオンアシスト効果はあずットではターゲット中心部がハードコーティング材料であるTiAlで構成されている必要がある。図6は、以50 上のスパッタリング方法の工程手順を説明するフローチ

7

ャートであり、その内容は前述したとおりである。

[0012]

•

【発明の効果】以上述べたように、本発明の切削用工具のコーティング方法は、2種類のチタン系セラミックス膜からなる被覆層を有する積層の成膜を基板(工具刃先表面)に、同一の装置内で簡便に、かつ、高能率で実施することができるので、作業能率が向上する。また、このようにして得られたコーティング積層された切削加工用工具は、被削物の表面粗さが向上し、耐摩耗性と靱性がともに高く、刃物寿命が長くなるので工費節減となる10とともに、高速切削や超硬度被削物の切削が可能となり、適用範囲が拡大する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る実施例を示すスパッタリング装置 の構成図である。

【図2】本発明に係る実施例を示すターゲットの構成を 示す斜視図である。

【図3】本発明の実施例に係るスパッタリングプロセス 中のターゲットを説明する斜視図である。

【図4】本発明の実施例に係るスパッタリングプロセス 20 中のターゲットを説明する斜視図である。

【図 5】本発明に係るプラズマ発生時のイオン電流密度 分布を示すグラフである。

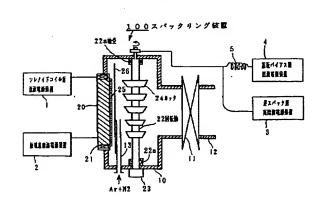
【図6】本発明に係るスパッタリングプロセスの工程手順を示すフローチャートである。

【図7】本発明に係るプラズマコーティングされた切削 用工具により切削された被削物の表面粗さを示す比較線 図である。

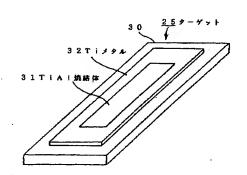
【符号の説明】

- 1 ソレノイドコイル用直流電源装置
- 2 放電用直流電源装置
- 3 逆スパッタ用高周波電源装置
- 4 基板バイアス用直流電源装置
- 5 チョークコイル
- 10 真空容器
- 11 メインバルブ
-) 12 配管
 - 13 プロセスガス導入管
 - 20 カソード
 - 21 磁界制御用ソレノイドコイル
 - 22 回転軸(基板ホルダ)
 - 2 2 a 軸受
 - 24 カッタ(切削加工用工具)
 - 25 ターゲット
 - 26 シャッタ
 - 30 バッキングプレート
 - 31 TiAl焼結体
 - 32 Tiメタル
 - 100 スパッタリング装置
 - P プラズマ
 - Q 基板流入イオン電流密度
 - S ターゲット中心からの距離
 - s 表面粗さ

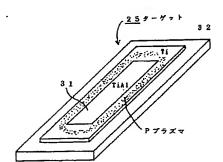
【図1】



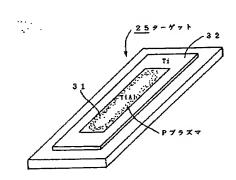
[図2]



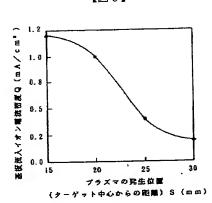
【図3】



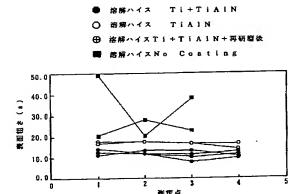
【図4】



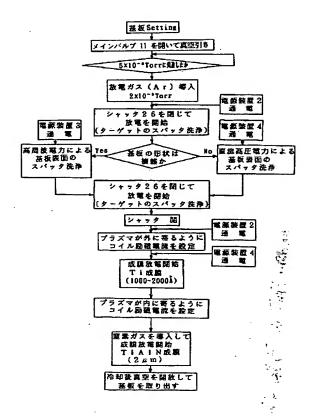
【図5】



【図6】



【図7】



THIS PAGE BLANK (USPTO)